

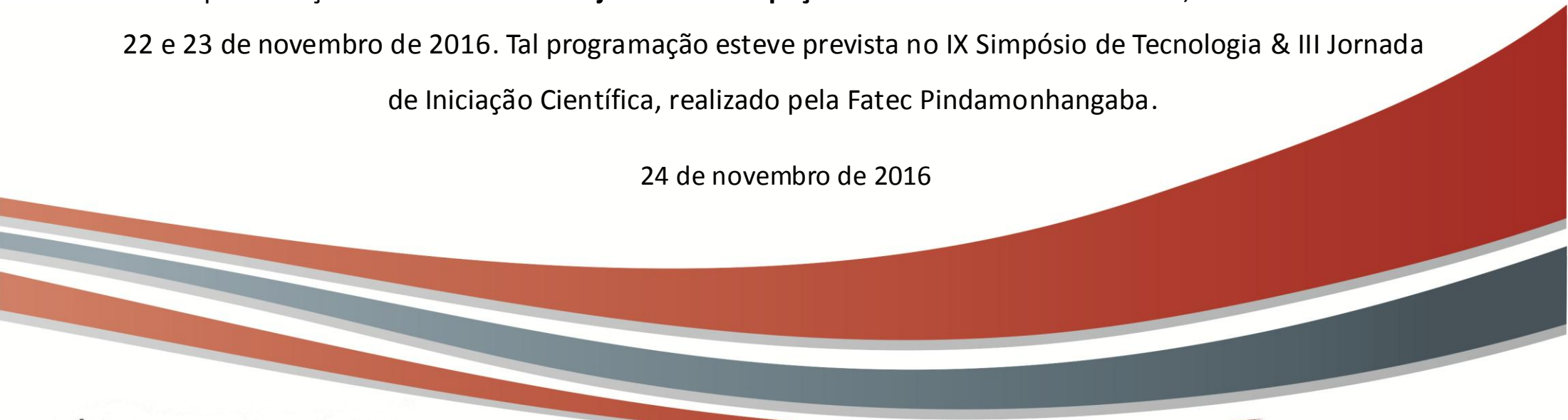
Certificado de Participação

Concedido pela Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba à

**Jefte da Silva Guimarães, Felipe Rafael Santos Araújo, Gilberto Petraconi Filho,
Cristian Cley Paterniani Rita, Carlos Eduardo Figueiredo Santos**

Pela apresentação do Trabalho “**Planejamento e Inspeção de uma Tocha de Plasmas**”, realizado nos dias 22 e 23 de novembro de 2016. Tal programação esteve prevista no IX Simpósio de Tecnologia & III Jornada de Iniciação Científica, realizado pela Fatec Pindamonhangaba.

24 de novembro de 2016



Cristina de C. Ares Elisei